

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 5 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 5 日 (2006.1.5)

【公表番号】特表 2004-530089(P2004-530089A)

【公表日】平成 16 年 9 月 30 日 (2004.9.30)

【年通号数】公開・登録公報 2004-038

【出願番号】特願 2003-503978(P2003-503978)

【国際特許分類】

F 1 6 C 17/10 (2006.01)

F 1 6 C 17/00 (2006.01)

F 1 6 C 17/02 (2006.01)

F 1 6 C 17/18 (2006.01)

F 1 6 C 29/02 (2006.01)

【F I】

F 1 6 C 17/10 A

F 1 6 C 17/00 A

F 1 6 C 17/02 A

F 1 6 C 17/18

F 1 6 C 29/02

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 6 月 10 日 (2005.6.10)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

基部と、

複数の片持ち支持部材とを含み、各支持部材が、基部に直接または間接的に取り付けられた第 1 の端部と、基部から離れた位置にある第 2 の自由端とを有し、第 2 の端部が、対向軸受面に滑り接触するように構成される接触軸受であって、複数の支持部材が、対向軸受面を支持するように構成され、各第 2 の端部が、移動して、第 2 の端部と対向軸受面との間にあろう凹凸を吸収するように構成される接触軸受。